(54) OPTICAL SWITCH FOR MATRIX

(11) <u>63-197923</u> (A) (43) 16.8.1988 (19) JP

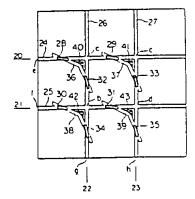
(21) Appl. No. 62-29565 (22) 13.2.1987

(71) NEC CORP (72) JUNICHI SHIMIZU(I)

(51) Int. Cl., G021 1/31, H04B9 00, H04Q3/52

PURPOSE: To obtain a miniature monolithic integrated circuit, and also, to realize low crosstalk by providing two pieces of optical switch elements between one input terminal and one output terminal, using only one piece of light reflector, and also, forming a matrix constitution itself by an isotopic shape.

CONSTITUTION: When light beams 20, 21 are made incident on a matrix optical switch, thee beams pass through incidence use optical waveguides 24, 25 and made incident on optical witch elements 28~31. In these optical switch elements 28~31, an optical path is switched by an applied voltage O and V. A light beam whose optical path has bee switched from the incidence use optical waveguides 24, 25 to waveguides 36~39 for connecting between the optical switch elements 28~31 is brought to a total refection to some angle by light reflectors 40~43 and made incident on other optical switch elements 32~35 than the optical switch elements 28~31, the optical path is moved to emission use optical waveguides 26, 27, and the light beam is emitted as emitted light beams 22, 23. In such a way, the element length can be miniaturized, the switch is operated by a low voltage, and also, low crosstalk is realized.



⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-197923

@Int_Cl_4	證別記号	厅内整理番号	⊕公園	引 昭和63年(19	88)8月16日
G 02 F 1/3 H 04 B 9/0 H 04 O 3/5	0	A - 7348 - 2H T - 7240 - 5K B - 8426 - 5K	審査請求 未請求	た 発明の数 1	(全6頁)

Q発明の名称 マトリックス光スイツチ

②特 頤 昭62-29565

母出 願 昭62(1987)2月13日

母 明 者 清 水 淳 一 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 母 明 者 藤 原 雅 彦 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 切出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 岩佐 義幸

明 紀 書

1. 発明の名称

マトリックス光スイッチ

2. 特許請求の範囲

(1)基板上に互いに平行なM本(Mは自然数) の第1群の光導波路と、これと交わる互いに平行 なN本(Nは自然数)の第2群の光導波路を設置 し、前記第1群の「番目の光耳波路と第2群の」 番目の光薄波路の交点を(i、j)とし(l≤i ≤M、I≤j≤N、i、jは自然数)、交点(i) j) と交点 (i. j - 1) 及び交点 (i. j) と 交点(i+1、j)の間にそれぞれ光スイッチエ レメントを配置し(但し、j‐1<1、i+1> Mとなる場合には、交点(i.jー1)をi番目 の導波路の端部、交点(i+1、j)をj香目の 導波路の端部とする)、前記第1四の光導波路及 び前記第2群の光導波路とは異なる第3の光導波 路で前記2つの光スイッチェレメント間を接続し、 前記第3の導波路中に光反射器を設置したことを 特徴とするマトリックス光スイッチ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、基板上に設置した光導波路を用いて 光波を制御する導波型の光制御デバイスに関し、 特に基板上に複数個の光スイッチェレメントを設置して構成されるマトリックス光スイッチに関する。

(従来の技術)

ントを集積化できるという特徴があり、比較的容易に多チャンネル光スイッチを得ることができる。 なお、輝波型の光スイッチには、方向性結合型。 全反射型、Y分岐型等の方式がある。

第4図に、光スイッチェレメントとして方向性 結合器を用いた 8 × 8 のマトリックス光スイッチ の例を示す。このマトリックス光スイッチは、雑 誌「エレクトロニクス・レターズ(Electronics Letters 22 (1986)816)」に記載されているもの を引用したものであり、光スイッチェレメントの 1 つを拡大して示している。この例によると素子 長は60mmと非常に大きいものになっている。

[発明が解決しようとする問題点]

光スイッチを多段に組み合わせて得られるマトリックス光スイッチにおいて、光スイッチエレメントとしてはクロストークを比較的容易に低くでき、構成が簡単で多チャンネル化し易い方向性結合型と全反射型の光スイッチが用いられているが、両者ともエレメント長とスイッチング電圧がトレードオフの関係にある。ところが、高速のスイッ

(作用)

本発明は多チャンネル光スイッチの構成に関するもので、その作用について第1図を用いて説明 する。第1図はマトリックス光スイッチの一例で あるが、このマトリックス光スイッチに光を入射

本発明の目的は、上記の従来の多チャンネル光 スイッチの欠点を除き、小型かつ集積化に適した 多チャンネルのマトリックス光スイッチを提供す ることにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明のマトリックス光スイッチは、基板上に 互いに平行なM本 (Mは自然数)の第1群の光導

本発明においては光反射器40.41.42.43 を用いているために、従来よりも素子長の小型化が行え、また光スイッチエレメント長を大きくとれるために低電圧で動作し、さらに光スイッチエレメントを2つ使用しているために低クロストークの多チャンネルマトリックス光スイッチが得られる。

(実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照して 詳細に説明する。

第1図は本発明によるマトリックス光スイッチ のしつの実施例である。この実施例は、本発明に 交差進波路全反射型光スイッチを用いたものであ り、2×2の光スイッチを示している。このマト リックス光スイッチは、平行な2本の第1群の入 射用光導波路24,25 と、これら入射用光導波路に 交わる互いに平行な2本の第2群の出射用光導波 路26.27 とを備えている。今、入射用光導波路24。 25と出射用光函波路26,27 の交点をa, b, c, d、入射用光導波路24.25 の端部を e. 「、出射 用光導波路26,27 の端部を g. hとする。端部 e と交点aとの間に光スイッチエレメント28が、交 点』と交点にとの間に光スイッチエレメント29が、 端部!と交点bとの間に光スイッチエレメント30 が、交点bと交点dとの間に光スイッチエレメン ト31が配置されている。さらに、交点コと交点b との間に光スイッチエレメント32が、交点りと端 部gとの間に光スイッチエレメント34が、交点に と交点せどの間に光スイッチエレメント33が、交 点dと端部hとの間に光スイッチエレメント35が、

配置されている。光スイッチエレメント28と32とは光スイッチエレメント間導波路36で接続され、 光スイッチエレメント29と33とは光スイッチエレ メント間導波路37で接続され、光スイッチエレメ ント30と34とは光スイッチエレメント間導波路38 で接続され、光スイッチエレメント31と35とは光 スイッチエレメント間導波路39で接続されている。 そして、これら光スイッチエレメント間導波路中 にそれぞれ光反射器40,41,42,43 が設置されている。

第2図及び第3図は、このマトリックス光スイッチの光スイッチエレメントの製造方法を説明するための図であり、製造方法を述べつつその構造について説明する。

まず、半絶縁性 C a A s 基板11上にすべてノンドープで G a A s バッファ居12 (厚み0.1μm).
A & e. z z G a e. e z A s クラッド居13 (1 μm).
G a A s / A & e. z z G a e. e z A S 多重量子井戸
(M Q W) ガイド暦14 (0.4μm). A & e. z z C
a e. e z A S クラッド暦15 (0.5μm). G a A s

トップ暦16 (0.1 mm) をMBE法により連続成長する。G a A s / A & o. s s G a o. s s A s 多重量子井戸 (MQW) ガイド暦14は厚み100 人のG a A s , A & o. s s G a o. s s A s 暦を20周期交互に積層したものである(以下では簡単のためモル比は 職して記す)。

次に、フォトリソグラフィ法により幅10μmで 入出力用の再波路と交差角 5~10°の交差パター ンのマスクをエピ層側に形成し、反応性イオン・ ピームエッチング法によりマスク以外の GaAs トップ 15 6 及び A & GaAs クラッド層 15をエッ チング する。この際エッチングは A & GaAs ク ラッド 15 7 6 2 2 本の装 荷型チャンネルガイ ド17 による交差型 再波路と入射用 導波路 ひび 出射 用導波路が形成される。

第2回は光スイッチェレメントとしての交差型 導波路の部分を示している。

次に第3回のように光スイッチエレメントを結 な課故路、すなわち光反射器入射側導放路44と光 反射器反射側導波路45との交点に、反応性イオン・ビームエッチング法により光反射器46を形成する。この際のエッチングはGaAsバッファ層12まで行う。このようにすると第3図のように入射側導波路44から光反射器46に入射した光はガイト歴と外部空気との屈折率差4n-2.5によって入射角が臨界角以上の時には全反射され、出射側導波路45へ反射される。

最後に、第2図において、後い交差角の2等分線 A-A に沿って金によるショットキー電極18を形成する。また、裏面にはオーミック接触電極19を金・ゲルマニウムを用いて形成する。これら電極18.19 は多重量子井戸暦14のヘテロ界面に重直に電界を印加する手段を構成する。

なお、ここで光導波路形成及び光反射器形成に 用いられる反応性イオン・ピームエッチング 注は、 エッチング面の垂直性、平滑性に優れていること が知られている。

以上述べた製作プロセスはあくまでも一例であって、製造はこのプロセスに限定されない。 多重

次に、本実施例の動作について第1図を用いて説明する。ここでは、スイッチングを行う光の波良としてMQWガイド層14の吸収縮(バンドギャップ波長 4。=0.85 μm)より長波長側を考え、0.875 μmを選んだ。入射用導波路24に入射した光20は、光スイッチエレメント28において印加電圧が0のときには光導波路24をそのまま進行し、印加電圧がある値Vのときには全反射されて光源波路36にエネルギーが移行し、光反射器40で全反

射されて光スイッチエレメント32にはいり、光ス イッチエレメント28と同様に印加電圧Vのときに 全反射されて出射用導波路26に移り、出射光22と なる。同様に、光スイッチエレメント28,29,30.31, 32.33.34.35 が印加電圧0とVの間でスイッチン グを行うように構成されているものとすれば、任 意の入射端から入射した光が任意の出射端からの 出射光として取り出せ、即ち2×2の光スイッチ として動作させることができる。なお、ここで用 いられている光スイッチエレメントとしての交差 型導波路は第2図のような構造をしており、電板 18.19 間に貫圧を印加することにより、 電極間に あるMQWガイド暦14にマイナスの屈折率が鉄起 されて入射光が全反射される。この時のクロスト ークはチャンネルガイド17の交差角が5~10°と 大きいため-30d B以下である。

本実施例のように基板上に光反射器を設置する ことによって導波光を入射方向とは異なる方向に 反射させれば、光スイッチェレメントを光入射方 向に多段に配置する必要がなくなり、素子長が小

型化される。特にマトリックスサイズが大きくなった時(チャンネル数が大きくなった時)には、その違いは顕著である。試算によれば、8×8マトリックス光スイッチを従来の第4図のような方法で作製した場合には半選体材料では改画の大きさになるが、本発明を用いれば1mm以下にすることができる。

(発明の効果).

以上、詳細に説明したように、本発明によれば 1つの入出力端子間に光スイッチエレメントが2 個あるため低クロストーク化が行え、光反射器を 1個しか用いないため低損失である。さらにマト リックス構成自体が等方形状であるため、加工が 容易である。したがって本発明によれば小型でモ ノリシック集積が可能でかつ低クロストークの多 チャンネル光スイッチが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明による多チ+ンネル光スイッチの一実施例を説明するための平面図、

第2図は、交差型導波路を説明するための図、

第3回は、光反射器を説明するための図、

第4図は、従来の多チャンネル光スイッチを説明するための図である。

11.12.13.14.15.16 · · · 半導体

17・・・・・・・・・・チャンネルガイド

18.19 ・・・・・・・ 22 梅

20.21 · · · · · · · 入射光

22.23 · · · · · · · · 出射光

24.25 · · · · · · · 入射用導波路

26.27 ・・・・・・・出射用導波路

28.29.30.31.32.33.34.35 ・・光スイッチェ

レメント

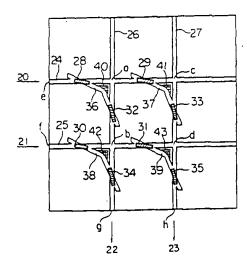
36.37.38.39 ・・・・各光スイッチエレメ

ントを結ぶ導波路

40.41.42.43 · · · · 光反射器

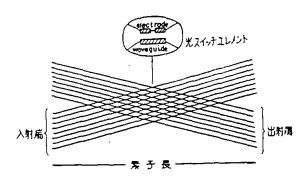
代理人 弁理士 岩 佐 義 幸

特開昭63-197923 (5)

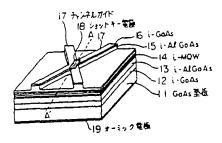


20 , 21	- 入射光
22 , 23	
24 . 25	
26 . 27	
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	
36, 37, 38, 39	<u> </u>
40 41 42 43	. 光反射器

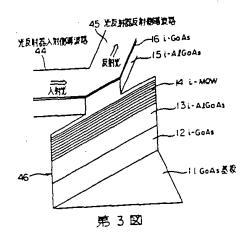
第 | 図



第 4 図



第2図



手統補正事

昭和63年 5月 9日

特許庁長官 段

1. 単件の表示

昭和 5 2 年特許願第 2 9 5 6 5 号

2. 発明の名称

マトリックス光スイッチ

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

名称

日本電気株式会社

4. 代理人 〒110

居所 東京都台東区台東一丁目27番11号

佐藤第二ピル4階 電話(03)834-7893

氏名 (8664) 弁理士 岩佐 義幸/終記



5. 補正の対象

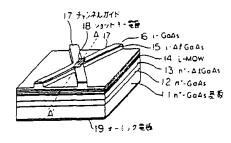
明細書の発明の詳細な説明の儲 及び図面

- 6. 補正の内容
- (1) 明知書第8頁第15行目~第9頁第2行の「まず、半晩経性 CaAs 基板!!・・成長する。」を以下の様に補正する。

「まず、n'-GaAs 基板11上に、n'-GaAs バッファ 暦12(厚み 0.1μm), n'-Aℓ。...s Gae.es As クラッド暦13(I μm), ノンドープ CaAs ノAℓe...s Gae.es As 多重量子井戸(MQW)ガイド暦14(0.4μm), ノンドープ Aℓe...s Cae.es As クラッド暦15(0.5μm), ノンドープ GaAs トップ暦16(0.1μm)を MBE法により連続成長する。J

- (2) 第2図を別紙図面のように補正する。
- (3) 第3図を別紙図面のように補正する。

代理人 弁理士 岩 佐 鞍 幸



第2図

